

(11)Publication number:

06-169096

(43) Date of publication of application: 14.06.1994

(51)Int.CI.

H01L 31/04

(21)Application number: 04-320617

(71)Applicant: SHARP CORP

NATL SPACE DEV AGENCY

JAPAN<NASDA>

(22)Date of filing:

30.11.1992

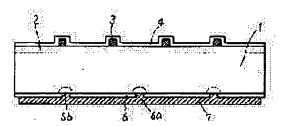
(72)Inventor: KATSU TOMOJI

UESUGI MASATO

(54) SILICON SOLAR CELL FOR SPATIAL APPLICATION

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the open-circuit voltage by defining the area which a plurality of p+-type regions occupy on the rear face of a substrate and thereby providing a plurality of LBSF regions in a favorable ratio to the rear face of the silicon substrate. CONSTITUTION: A silicon solar cell consists of n+ layer 2 which is formed on the front face of a p-type silicon crystal substrate 1 having a flat surface; front face electrodes 3 which are formed thereon; a plurality of p+ regions 5b which are dispersively formed the rear face of the substrate 1; insulating layer 6 which is formed on the rear face of the substrate 1; and rear face electrode 7 which is connected with the p+ regions 5b through openings formed in the insulating layer 6. The ratio of the area which a plurality of the p+ regions 5b occupy on the rear face of the substrate 1 is limited to a value from 1% inclusive to 9% exclusive. Providing a ratio of the LBSF area from 1% inclusive to 9% exclusive, as mentioned above, obtains a silicon solar cell with an improved open-circuit voltage.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.10.1998

[Date of sending the examiner's decision of

31.10.2000

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Pat nt Offic

(19) 日本国特許庁 (JP)·

(12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平6-169096

(43)公開日 平成6年(1994)6月14日

(51) Int. Cl. 5

識別記号

技術表示箇所

H01L 31/04

7376-4M

H01L 31/04

審査請求 未請求 請求項の数1 (全5頁)

(21)出願番号

特願平4-320617

(22)出願日

平成4年(1992)11月30日

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(71)出願人 $0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 9\ 9\ 3\ 3$

宇宙開発事業団

東京都港区浜松町2丁目4番1号

(72)発明者 勝 友治

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

上杉 正人 (72)発明者

茨城県つくば市千現2丁目1番1

発事業団筑波宇宙センター内

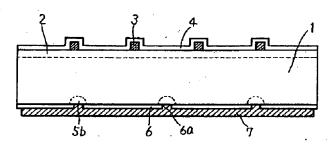
(74)代理人 弁理士 深見 久郎

(54)【発明の名称】宇宙用シリコン太陽電池

(57)【要約】

【目的】 開放電圧が改善されたシリコン太陽電池を提 供することを目的とする。

【構成】 シリコン太陽電池は、表面が平坦なP型シリ コン結晶基板1の前面に形成されたN'層と、その上に 形成された前面電極3と、基板1の背面に分散して形成 された複数の P' 領域 5 b と、基板 1 の背面上に形成さ れた絶縁層6と、絶縁層6内に形成された開口を介して P' 領域に接続した背面電極 7 を備えており、複数の P '領域が基板1の背面中に占有する面積が1%以上で9 %未満であることを特徴としている。



1: P型シリコン基板

2: N^{*}型膏

3:前面電極

4:反射防止膜

5b:LBSF領域

6:艳椽膜

60: コンタクトホール

7:背面電極

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面が平坦な前面と背面を有するP型シリコン基板と、

前記基板の前面に形成されたN'層と、

前記N'層上に形成された前面電極と、

前記基板の背面に分散して形成されていてLBSF領域として作用する複数のP:領域と、

前記基板の背面上に形成された絶縁層と、

前記絶縁層上に形成されていて前記絶縁層に開けられた 複数の開口を介して前記複数のP'領域に接続された背 10 面電極とを含み、

前記複数のP'領域が前記基板の背面中で占有する面積は1%以上で9%未満であることを特徴とする宇宙用シリコン太陽電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はシリコン太陽電池に関し、特に、宇宙用として使用されるシリコン太陽電池の 出力電圧の改善に関するものである。

[0002]

【従来の技術】光エネルギを電気エネルギに変換する太 陽電池として、シリコン太陽電池が広く用いられてい る。

【0003】図2は、先行技術において知られた従来のシリコン太陽電池の一例を示す断面図である。この太陽電池において、P型シリコン基板1の前面には、N型不純物を熱拡散することによってN'層2が形成されている。N'層2上には、櫛歯状の前面電極3が形成されている。そして、N'層2と前面電極3は、入射する光の表面反射を低減するための反射防止膜4によって覆われている。

【0004】他方、P型シリコン基板1の背面には、さらにP型不純物を熱拡散することによってBSF(Back Surface Field)層として働くP'層5が形成されている。このBSF層5は、シリコン太陽電池の長波長感度を高めるように作用するものである。そして、BSF層5上には、背面電極7が形成されている。

【0005】しかし、図2に示されているようなシリコン太陽電池においては、開放電圧 V。、が約605 m V の 40ように低いという課題があり、シリコン太陽電池の高効率化を図るためには開放電圧 V。、の向上が不可欠であった。

【0006】シリコン太陽電池の高効率化に関する報告で、局所的に形成された複数のBSF領域を含む技術がたとえばConference Record, 21thIEEE, Photovoltaic Specialists Conference, Florida, May 1.990, pp. 233-238およびpp. 333-335において提案されている。

【0007】図3は、上記の文献のpp. 333-335に示されたシリコン太陽電池の断面図を示している。図3の太陽電池においては、P型シリコン基板1の前面は無反射形状2aであり、当該前面にはN'層2が形成されている。N'層2上には、櫛歯状の前面電極3が形成され、そして、N'層2と前面電極3は、入射する光の表面反射を低減するための反射防止膜4によって投われている。また、P型シリコン基板1の背面上にはシリコン酸化膜6が形成されている。その酸化膜6内におりて局所的に開けられた複数の開口を介して、シリコン酸化度1の背面に複数のLBSF(Local BSF)はおり、背面電極7が形成されており、背面電極7はその酸化膜6中の複数の開口を介して複数のLBSF領域5bに接続されている。

[0008]

20

【発明が解決しようとする課題】しかし、図3に示されているシリコン太陽電池は地上用としてのシリコン太陽電池に関する技術で、シリコン基板1の前面は無反射形状2aであり、宇宙用として使用する場合には太陽光吸収率が高くなるという問題があった。また、母材シリコンウェーハの抵抗率は0.5Ωcmであってセル厚さは280μmであり、宇宙用として使用するには耐放射線特性が悪いという問題があった。よって上記論文に開示されている条件は宇宙用としてのシリコン太陽電池に適用することができず、宇宙用シリコン太陽電池に適するLBSF領域5bの形成条件は不明であった。

【0009】そこで、本発明は、シリコン基板の背面に対して好ましい割合で形成された複数のLBSF領域を含むことによって開放電圧Vocが顕著に改善された宇宙用シリコン太陽電池を提供することを目的としている。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明によるシリコン太陽電池は、表面が平坦な前面と背面を有するP型シリコン基板と、その基板の前面に形成されたN'層と、N'層上に形成された前面電極と、基板の背面に分散して形成されていてLBSF領域として作用する複数のP'領域と、基板の背面上に形成された絶縁層と、絶縁層上に形成されていてその絶縁層に開けられた複数の開口を介して複数のP'領域に接続された背面電極とを含み、複数のP'領域が基板の背面中で占有する面積は1%以上で9%未満であることを特徴としている。

[0011]

【作用】本発明によるシリコン太陽電池においては、LBSF領域として作用する複数のP'領域がシリコン基板の背面上で占有する面積が1%以上で9%未満にされているので、そのシリコン太陽電池は高い開放電圧Vocを示すことができ、その太陽電池の高効率化が達成される。

50 [0012]

30

【実施例】図1を参照して、本発明の一実施例によるシリコン太陽電池が断面図で概略的に示されている。図1のシリコン太陽電池においては、シリコン基板1として、たとえば50 μ m〜200 μ mの厚さと10 Ω cmの抵抗率を有するP型シリコン結晶板が用いられ得る。また、図1の太陽電池の前面の構造は図2のものと類似しており、対応する部分には同一の参照符号が付されている。

【0013】しかし、図1の太陽電池においては、シリコン基板1の背面上には、パッシベーション膜として働くシリコン酸化膜6がたとえば熱酸化によって形成されている。この酸化膜6には、たとえばフォトリソグラフィー法によって複数の窓6aが開けられている。これらの窓6aは、シリコン基板1の背面を占有する面積比(以下、「LBSF面積率」と称す)が1%以上で9%未満になるように設定されている。たとえば、これらの窓6aは、20μmの1辺を有する正方形の形で100μmのピッチで分布するように形成することができ、そのときのLBSF面積率は4%になる。

【0014】複数の窓6aを通して、シリコン基板1の背面にP型不純物である三臭化ホウ素を用いてホウ素を拡散させるか、または、ホウ素イオンを打込むことによって、複数のLBSF領域5bが形成されている。なお、これらの複数のLBSF領域5bは、シリコン酸化膜6を形成する前に、スクリーン印刷技術を利用してシリコン基板1の背面上の複数の局所的領域にアルミニウム等のP型不純物を含むペーストを塗り、それを焼成され得る。また、シリコン基板1の背面にアルミニウム等のP型不純物材料を真空蒸着し、これを公知のホトリソグラフィー技術を用いて局所的領域にパターニングし、それを焼成してシリコン基板1と合金化することによっても形成され得る。

【0015】酸化膜6に開けられた複数の窓6aは、その酸化膜6上に形成された背面電極7がシリコン基板1の背面への電気的接続を得るためのコンタクトホールとしても利用される。このとき、背面電極7は複数のLBSF領域5bを介してシリコン基板1の背面に接続し、LBSF領域5bを介することなく直接P型シリコン基板1の背面に接続することはない。このような背面電極7は、たとえばAl-Ti-Pd-Agからなる金属層で形成され得る。

【0016】図4に、図1のシリコン太陽電池のLBS F面積率を変化させた場合の開放電圧V。cの変化が示されている。このグラフにおいて、横軸はLBSF面積率 (%)を表し、縦軸は開放電圧V。cを表している。

【0017】図5に、同じく図1のシリコン太陽電池の LBSF面積率を変化させた場合の短絡電流 I,cの変化 が示されている。このグラフにおいて、横軸はLBSF 面積率 (%) を表わし、縦軸は短絡電流 I,cを表わして 50 いる。

【0018】図6に、同じく図1のシリコン太陽電池の LBSF面積率を変化させた場合の曲線因子FFの変化 が示されている。このグラフにおいて、横軸はLBSF 面積率(%)を表わし、縦軸は曲線因子FFを表わして いる

【0019】図7に、同じく図1のシリコン太陽電池のLBSF面積率を変化させた場合の最大出力P...の変化が示されている。このグラフにおいて、横軸はLBSF面積率(%)を表わし、縦軸は最大出力P...を表わしている。図4~7は、すべて面積2cm×2cmの太陽電池のAM0と28℃における測定値を示している。【0020】図4と7のグラフから明らかなように、LBSF面積率が1%以上であって9%未満である場合には、VocおよびP...の向上が顕著であることがわかる。

【0021】太陽電池の最大出力 P... が V₀ の向上に 伴って大きくなった理由は、 P... が

 $P_{\bullet \bullet \bullet}$ (W) = $V_{\bullet \bullet}$ (V) × $I_{\bullet \bullet}$ (A) × F F で表わされ、LBSF面積率が1%以上であって9%未 満であるの場合に I,cの変化(図5) およびFFの変化 (図6)が比較的小さいので、P.,,がV.,に伴って変 化したためである。図2に示すようにV。cがLBSF面 積率が1%以上9%未満で向上する理由は、複数のLB SF領域5 bを1%以上9%未満に設定することによっ て、シリコン基板1の背面近傍における少数キャリアの ライフタイムの増大が図れ、飽和電流密度が減少したた めであると考えられる。LBSF面積率が9%以上の場 合には、シリコン基板1の背面における少数キャリアの 再結合が増大し、ライフタイムが減少するため飽和電流 密度が増加し、その結果としてV。cが減少し、P... は 低下する傾向になると考えられる。また、LBSF面積 率が1%未満の場合には、シリコン太陽電池中の直列接 続が大きくなってFFが若干低下するため、P... は低 下する傾向になると考えられる。

【0022】なお、本発明は図1の実施例に限定される ものではなく、たとえば、シリコン基板1としてN型ししてN型した。 シリコン結晶板をも用いて前面にP΄拡散層を形成いる シリコン結晶板をも用いてオキシ塩化リンを用いるともできる。また、2Qcmの抵抗率を有するシリカ内では 基板を用いるともできる。さらに、LBSF領域い内でき、酸化関ではとしてアルミニウムを用いれる ドープされるP型不純物としてといめでき、酸化関であってを ともまた、ここでは絶縁膜の一例として酸膜であってと またが、酸化膜のみならずたとえば窒化膜であってと よい、さらにまた、シリコンを形成しても は、シリコン基板のよりに を形成しても良いし、しなくても を形成しても良いし、しなくても

0 [0023]

5

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、1%以上で9%未満のLBSF面積率を有することによって開放電圧V。。が改善されたシリコン太陽電池を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例によるシリコン太陽電池を概略的に示す断面図である。

【図2】先行技術による従来のシリコン太陽電池の一例 を示す断面図である。

【図3】先行技術によるシリコン太陽電池のもう1つの 例を示す断面図である。

【図4】図1のシリコン太陽電池におけるLBSF面積率と開放電圧との関係を示すグラフである。

【図5】図1のシリコン太陽電池におけるLBSF面積率と短絡電流との関係を示すグラフである。

【図6】図1のシリコン太陽電池におけるLBSF面積率と曲線因子との関係を示すグラフである。

【図7】図1のシリコン太陽電池におけるLBSF面積率と最大出力との関係を示すグラフである。

【符号の説明】

1 P型シリコン基板

2 N'型層

2 a 前面無反射形状

3 櫛歯形状の前面電極

4 反射防止膜

5 b LBSF領域

6. 絶縁膜

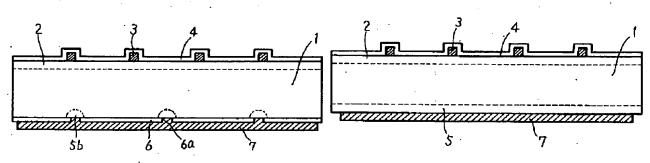
6a 絶縁膜6中に開けられた開口 .

7 背面電極

8 前面パッシペーション膜

【図1】





1: P型シリコン基板

5b:LBSF領域

2: N*型層

6:艳椽膜

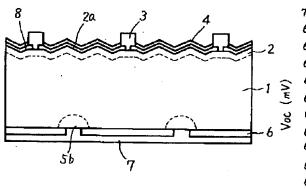
3:前面電極

60: コンタクトホール

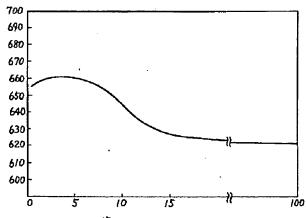
4:反射防止膜

7:背面電極





【図4】



裏面 LBSF 面積率 (%)

